南京医科大学委托代理进口协议

甲方：南京医科大学　　协议号：26JOC-MU016-043

地址：南京市江宁区龙眠大道 101 号　　签订日期：2026-08-04

联系电话：025-86868572　传真：025-86868572

乙方：江苏海外国际经贸有限公司

地址：南京市长江路 188 号 11 楼 D 座

联系人：李冬林　联系方式：15905292322

联系电话：025-86816207　传真：025-86816200

人民币开户行：招商银行股份有限公司南京珠江路支行

账号：　125902099910000

丙方：安徽清风来进出口有限公司

联系人：上官从莹　联系方式：13705511237

地址：合肥市高新区望江西路汇景中心 C 座 2111

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲乙双方就甲方委托乙方代理进口以下设备事宜，经过友好协商，达成如下协议：

一、委托代理进口项目名称及内容

品名	型号	数量	原产地	生产厂家	品牌	金额
扫透一体电子显微系统	GeminiSEM360	1	英国	Carl Zeiss AG	蔡司	RMB 5,377,000.00 元
总金额：CIP NANJING RMB 5,377,000.00 元						

二、甲方责任：

1. 甲方协助乙方对外询价、谈判、确定设备配置清单、技术参数及合同条款。
2. 甲方负责落实进口上述设备所需的全部人民币资金。
3. 设备抵达甲方指定地点安装、验收合格后，甲方使用人和管理部门需在验收报告上签名和签章。
4. 若本合同项下的设备为免税产品，则该设备未经海关许可，不得抵押、转让、出售、移作它用或者进行其他处置。

三、乙方责任：

1. 乙方负责为甲方办理其进口设备的外贸代理手续，其中包括：与外方签订及履行外贸合同，对外开立信用证，付汇，核销，报关，商检，提货，运输等手续，乙方还需为甲方代办包括：设备的机电产品进口证明，大型特定产品，配额产品的审批及可免税设备的免税手续。
2. 外贸合同须由甲方确认后生效。乙方应向甲方提供合同正本及复印件、机电产品进口证明及海关进口报关单、送货单、进口许可证、装箱单、发票等资料。
3. 受甲方委托代理进口上述设备，乙方自签订合同后三个月内，按质按量向甲方提供上述设备，安全及时把设备运抵甲方指定地点。在货物到达前，须提前 2-3 天告知甲方货物抵达甲方的具体时间及其他详细情况。
4. 如外方违反合同，由乙方按合同规定，在征得甲方同意后并获得有关商检证明后（货到甲方指定地点三个月内），负责对外方提起诉讼、索赔。必要时，提请仲裁机关进行仲裁，由此而产生的费用按有关法律规定执行。
5. 乙方必须严格按合同规定的时间、数量、品种和规格向甲方提供从中国海关合法渠道进口的货物，如发生差错，一切后果和对甲方造成损失由乙方负全部责任。

6. 乙方需熟悉国家相关免税政策及办事程序，并按相关要求执行有关代理业务。

四、付款方式：

1.本合同签订后，乙方须委托国有大型银行或资信等级 A 级及以上商业银行，向甲方出具以甲方为受益人、保函金额为合同总额 100% 的银行见索即付独立预付款保函原件，保函需明确载明据以付款单据及最高赔付金额；银行保函相关服务费用由丙方承担。

2.保函有效期设定为 150 天，且须根据合同约定交货时间合理设定，完整覆盖自甲方付款之日起至仪器设备到货验收合格为止的全部风险期间。若保函有效期早于货物预计验收完成时间，乙方须至少提前 30 个工作日主动办理保函延期手续。

3.甲方收到乙方提交的合规、有效银行预付款保函原件之日起两周内，向乙方支付全额货款；乙方收妥全额货款后，按合同约定办理进口相关手续。

4.丙方同意，甲方将本合同款项支付予乙方后，即视为甲方已完成对丙方的付款义务，丙方不得就本项目款项再向甲方追索。

5.若因中标供应商原因造成交货延迟，导致保函有效期无法覆盖至货物验收合格之日的，甲方有权依据合同约定向中标供应商追究违约责任，乙方须配合办理保函延期，相关延期费用由中标供应商承担，确保甲方资金安全。

6.若乙方未按本约定及时办理保函延期手续，甲方有权暂停乙方在本校所有外贸代理委托业务，由此产生的一切费用、风险及损失均由乙方自行承担。

7.关税和增值税：该合同项下产品为免税产品:若根据相关规定，该进口产品无法办理免税，或由于国家政策因素导致加征关税，则产生的关税和增值税由丙方承担;在业务结束后，乙方凭海关缴税凭证与丙方进行结算。若因乙方原因导致免税手续无法办理或办理失败，由此产生的关税和增值税由乙方承担。

五、货物交付

1. 乙方在收到外商的装运电函后及时通知甲方做好落实进口货物的接货准备。
2. 入境口岸后，乙方负责清关。

六、检验检疫

乙方负责在入境口岸向所在地检验检疫局申报三检，乙方在货到甲方现场 10 个工作日内，负责向当地检验检疫局申报商检并安排开箱验货，验货时应由甲方代表在场。

七、对外索赔

1. 属外方责任的，甲方应在合同索赔期内正式提交书面要求，乙方负责按合同和国际惯例对外索赔，并及时报送甲方索赔进度。索赔过程的费用（系国际仲裁费用）由乙方预付，处理完毕后，由甲方支付给乙方，索赔所得款项由乙方及时转给甲方。
2. 甲方有权独立完成索赔事宜，乙方应予以配合，并向甲方提供完整的索赔文件。
3. 乙方未按甲方要求提出索赔或因乙方原因造成未及时提出索赔要求的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

八、违约责任

1. 如属甲方责任造成乙方违约所发生的损失由甲方承担。
2. 如属乙方责任给甲方造成损失的，由乙方承担。

九、争议解决

1. 本协议在执行过程中，双方若发生争执，应通过友好协商解决。
2. 如双方无法达成一致，则双方均有权向各自所在地法院提起诉讼。

十、其他事宜

1. 乙方应严格按照国家有关规定开展工作，不得无故拖延时间。
2. 本合同未尽事宜，双方及时协调解决，协商结果以书面形式保存，作为本协议的一部分，与本协议具备同等效力。
3. 本协议一式陆份，具有同等法律效力，并自三方代表人签字、盖章后生效，至合同执行完毕终止。
4. 本协议及其变更与终止均向有关部门备案。
5. 协议有效期自生效之日起至本协议执行完毕止。

甲方：南京医科大学

代表签字：

盖章：

乙方：江苏海外国际经贸有限公司

代表签字：

盖章：

丙方：安徽清风来进出口有限公司

代表签字：

盖章：

合同号：26JOG-MU016-043 详细配置清单如下：

Item	Sale Code	Description	Quantity
1	GeminiSEM 360	GeminiSEM 360 Field emission SEM : • High resolution Schottky-FESEM with Gemini-electron optics for maximal field of view and beam shift. The Gemini 1 design brings you the benefit of surface sensitive, high resolution images. • High vacuum resolution: 0.5 nm @ 15 kV, 1.0nm @ 1kV • High vacuum in specimen chamber by the oil free pump systems. GeminiSEM 360 场发射扫描电镜： • 高分辨肖特基热场发射扫描电镜，Gemini 镜筒设计提供大视野观察； • 高真空分辨率：0.5nm @ 15 kV, 1.0 nm @ 1kV • 无油真空系统提供高真空舱室环境	1
2	20nA HV GI	20nA High resolution configuration for High Vacuum systems Gemini 1 专用于 Gemini1 型镜筒的高分辨 20nA 束流系统	1
3	SW SmartSEM GeminiSEM Toolkit	Control Software for GeminiSEM 360 控制系统	1
4	SmartSEM Base 8.04 Perpetual	SmartSEM 8.04 SW License Enables functionalities shared between every microscope. It is complemented by the instrument specific toolkit 基础软件包	1

5	TFT	colour display monitor 液晶显示器	1
6	TABLE	PC table 电脑桌	1
7	CONTROLPANEL-US	Control panel with rotary controls and keyboard. US English 旋钮控制键盘	1
8	COMP	Compressor 50Hz / 60Hz 空压机	1
9	CHILLER-AIR	Water chiller. Air-cooled 110 - 230V (50/60 Hz) 水冷却循环系统	1
10	Workstation Upgrade	Upgrade der SEM Workstation 高性能工作站	1
SBF System			
11	Volutome kit Gemin	Volutome microtome package - Microtome and associated hardware components for Serial Block Face Imaging. -Microtome hardware: dedicated stage and electronics replace standard SEM stage -Schott gooseneck light source -Tool box containing 2 Volutome specimen holders. Volutome 套装 - 用于体电镜成像的切片机及相关硬件组件。 - 光源 - 两个 Volutome 样品架。	1
12	Volutome knife 1,5mm	1,5 mm Diamond Knife for cutting specimens using the Volutome assembly (by DiATOME). 钻石刀	1
13	VAC-focal CC prepared	Dedicated vacuum configuration to support Volutome Focal Charge Compensation (local charge compensator). 局部电荷去除装置	1
14	Volutome Stage Exchange	Volutome exchange stage option allows to swap between Volutome for Serial Block Face Imaging and the standard 5-axes SEM stage and store the not used stage under vacuum. The package includes: -Standard 5 axis SEM stage. -Storage System for Volutome: a storage vessel on a dedicated table to store either the Volutome microtome stage	1

		or standard EM stage outside the electron microscope when not in use. A pump enables to store the hardware equipment under vacuum. 可交换样品仓包含独立五轴马达台，真空储存仓	
15	ZEN Toolkit Volutome	The software Toolkit for Serial Block Face (SBF) workflow on a scanning electron microscope (SEM) provides workbenches and tools for - microtome stage exchange and control of microtome settings -Sample to knife approach -Control and setup of automated Serial Block Face experiments (automated cutting & imaging of single tile regions, tiles images, xROI) -Interactive stitching & z-stack alignment of SBF data -Image stack export (czi, TIFF image stack) 软件控制系统	1
16	OPTIPROBE DLic	OptiProbe. Continuous adjustable probe current. Allows setting of an arbitrary probe current in a certain range (column dependent) in contrast to just two possible probe currents per aperture and EHT (HC and none HC). 连续可调束流系统	1
17	ZEN core EM 3.13	Basic software for usage on electron microscopes for image acquisition, processing, analysis and data connectivity. - Configurable graphical user interface including workbench concept for customized routine jobs and workflows Zen 系统软件包	1
18	ZEN Toolkit GeminiSEM	Platform toolkit for electron microscopes of GeminiSEM product line. This package allows: - Basic control of EM hardware - Basic EM image acquisition incl. customizable presets - Workspace with automated placement of NavCam and EM images fornavigation incl. stage control - Easy-to-use acquisition of tiled EM images (mosaics) using current imaging settings Zen 电动控制系统	1
19	ZEN Toolkit Automated	The toolkit provides workbenches and tools for automated image acquisition on a scanning electron microscope (SEM)	1

	Imaging	using protocols. Single images as well as tiles images can be acquired using protocols. 自动化软件包	
20	Arivis DLic	Arivis 软件包	1
21	Stereo Microscopes	Stereo Micro-scopes 体式显微镜	2
检测器			
22	In-lens SE Detector:	Column-mounted scintillator detector with optically coupled photomultiplier for high efficiency inlens SE detection. 正光轴二次电子探器	1
23	ETSE	Chamber secondary electron detector (Everhart-Thornley). 侧位二次电子探测器	1
24	Volume BSD	Dedicated Detector for Serial Block Face applications. Solid state detector for low kV BSE detection & high speed. Pneumatic retractable, silicon based diode with one segment, up to 7kV. 背散射电子探测器	1
25	aSTEM - Detector.	Pneumatic retractable STEM detector with annular detection diode design. Diode consits of a central segmenet (BF) and 4 additional segements for dark field (DF) detection: normal dark field (DF), oriented dark field (ODF), annular dark field (ADF), high angle annular dark field (HAADF). Comes with a 12x sample holder for 3mm TEM grids. 透射检测器	1